**Ян Чжунцюань. Исследование влияния технологических обработок на критические параметры ВТСП-материалов : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07 / Ин-т физики твердого тела и полупроводников.- Минск, 1994.- 12 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-1/3538-6**